

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Беспалов Владимир Александрович

Должность: Ректор МИЭТ

Дата подписания: 18.08.2023 15:57:05

Уникальный программный ключ:

ef5a4fe6ed0ffdf3f1a49d6ad1b49464dc1bf7354f736d76c8f8b8e081e2d0a

Аннотация рабочей программы практики

Вид практики: учебная

Тип практики — научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

Направление подготовки - 11.04.04 «Электроника и микроэлектроника»

Направленность (профиль) - «Автоматизированное проектирование субмикронных СБИС и систем на кристалле»

Уровень образования - магистратура

Форма обучения - очная

1. Цели и задачи практики

Целью практики является формирование всех компетенций, указанных в п.1 рабочей программы практики, независимо от места прохождения практики.

2. Место практики в структуре ОП

Практика входит в обязательную часть Блока 2 «Практика» образовательной программы.

Входные требования к практике - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач в рамках практики, способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде по месту прохождения практики, способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности в ходе прохождения практики на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, знание библиотечных элементов изделий микроэлектроники, программных и лингвистических средств для автоматизации разработки и исследования СБИС и СнК.

Учебная практика проводится в 1 и 2 семестре.

3. Краткое содержание практики

Содержание практики соответствует направлению и профилю подготовки.

Учебная практика направлена на развитие знаний, навыков научно-исследовательской работы в области автоматизированного проектирования СБИС и СнК и готовит выпускника к самостоятельному обучению и освоению новых профессиональных знаний и умений, непрерывному профессиональному самосовершенствованию, изменению научного и научно- производственного профиля своей профессиональной деятельности.

Разработчик:

доцент кафедры ПКИМС, к.т.н., доцент



/А.В. Коршунов/